**五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 09：30|12：30 | Oxford ICP-RIE(卓越)(最少2人，上限3人)5/6訓練5/27檢定 | 9:30-10:30橢偏儀(卓越)5/7訓練5/14檢定  | PECVD(卓越)5/8[練習] 5/22[練習]  | Karl Suss Aligner MA6(卓越)(含Spin Coater)5/9訓練 5/16檢定  | 11:00-12:00SEM+EDS(卓越)5/17[練習] 5/24[練習]  |
| 雷射共軛聚焦顯微鏡(卓越)5/6訓練5/13檢定 | 10:30-11:30RTA(卓越)5/7訓練 5/14檢定  |  | E-Gun氧化物及金屬(卓越)5/23訓練 5/30檢定 |  |
| Samco ICP(卓越)5/20[練習]  | Karl Suss Aligner MA8 (卓越) (含Spin Coater)5/21訓練 5/28檢定  |  |  |  |
|  |
| 下午 | 14：00|17：00 | PECVD(卓越)(最少3人，上限5人)5/6 訓練 5/27 檢定  | 13：00-17：005/7實驗室一般訓練(應力**231**室) (上限20人) | 5/8卓越大樓安全訓練 | SEM+EDS(卓越)5/9訓練 5/30檢定  | 14:00-15:00O2 Descum\_Photoresist(卓越)5/10訓練5/17檢定 |
| Samco ICP(卓越)(最少2人，上限3人)5/6訓練 5/27檢定  | 14:00-16:00PECVD(卓越)5/14 [練習]5/21 [練習] | SEM+EDS(卓越)5/15[練習] 5/22[練習]  | Sputter(卓越)5/9訓練 5/16檢定  | 15:00-17:00Samco ICP(卓越)5/10[練習]5/17[練習]5/24[練習] |
| 14:00-16:00PECVD(卓越)5/13 [練習]5/20[練習] | 16:00-18:00Oxford ICP-RIE(卓越) 5/14[練習] 5/21[練習]  | 17:00-18:00Samco ICP(卓越)5/15[練習]5/22[練習] | 14:00-16:00PECVD(卓越)5/23 [練習] |  |
| 16:00-18:00Oxford ICP-RIE(卓越) 5/13[練習] 5/20[練習]  | SEM+EDS(卓越)5/28[練習]  |  | 16:00-18:00Oxford ICP-RIE(卓越) 5/23[練習]  |  |
|  |  |  |  |  |